

科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成25年 6月14日現在

機関番号:53901				
研究種目:研究活動スタート支援				
研究期間:2011~2012				
課題番号:23860062				
研究課題名(和文)窒化物系 LED における発光効率評価法の確立と効率低下要因の解明				
研究課題名(英文)Study on evaluation method for luminescence efficiency and efficiency droop mechanism in III-nitride-based LEDs				
研究代表者				
室谷 英彰(MUROTANI HIDEAKI)				
豊田工業高等専門学校・電気・電子システム工学科・助教				
研究者番号:20612906				

研究成果の概要(和文):

本研究課題では、窒化物系 LED の発光効率評価法の確立と効率低下要因の解明を目標に、 InGaN 系混晶半導体の光物性評価を行った。InGaN ナノワイヤにおいて内部量子効率の導出 と発光ダイナミクスの解析を行い、既存の内部量子効率評価法の問題点を明確化した。さらに、 内部量子効率の励起パワー密度依存性を解析することにより、強励起下における効率低下機構 について考察し、強励起下における内部量子効率の低下が局在準位の飽和を反映していること を明らかにした。

## 研究成果の概要(英文):

The optical properties of InGaN alloy semiconductor systems have been studied by means of photoluminescence (PL) and time-resolved PL spectroscopy. On the basis of the evaluation of the internal quantum efficiency (IQE) and recombination dynamics of InGaN nanowires, the controversial issues of the estimation of IQE were clarified. Moreover, the mechanism of efficiency reduction under the higher excitation condition was discussed based on the analysis of the excitation power density dependence of IQE. It was found that the reduction of the IQE under higher excitation power density reflected the saturation of localized states by photo-generated excitons.

# 交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
23 年度	1, 200, 000	360, 000	1, 560, 000
24 年度	900, 000	270, 000	1, 170, 000
年度			
年度			
年度			
総計	2, 100, 000	630, 000	2, 730, 000

研究分野: 工学 科研費の分科・細目:電気電子工学・電子・電気材料工学 キーワード:電気・電子材料、薄膜・量子構造、窒化物半導体、LED、フォトルミネッセンス

## 1. 研究開始当初の背景

近年、発光ダイオード(LED)の発光効率 は飛躍的に向上しており、青色 LED では外 部量子効率 $\eta_{ext}$ =84%という非常に高い値が 報告されている。しかし、紫外 LED および 緑色 LED の発光効率は未だ低く、今後の効 率向上が望まれている。通常、LED の効率評価には外部量子効率が用いられる。外部量子効率は電流注入効率、内部量子効率、光の取り出し効率の積で表されるため、LED の効率向上のためには電流注入効率、内部量子効率、光の取り出し効率を個別に評価し、それぞれ

を個別に向上させる必要がある。しかし、こ れらの定量的な評価法は確立されていない のが現状である。

一般的に、GaAs 系 LED 構造のように貫通 転位や点欠陥等の結晶欠陥が少ない系では、 低温・弱励起下において非輻射再結合過程の 影響をほぼ無視することができる。このため、 低温・弱励起下において内部量子効率は 100%であると仮定することが可能であり、 弱励起下における低温と室温との発光強度 比から内部量子効率を導出することができ る。しかし、窒化物系 LED 構造の様に結晶 内に多くの欠陥を含む系では、低温において も非輻射再結合過程の影響を受けているも のと考えられる。このため、窒化物系 LED 構造では、弱励起下における発光強度の温度 依存性のみからでは正確に内部量子効率を 導出することが困難である。

また、窒化物系 LED 構造では高注入電流 密度領域において電流密度の増大に伴い外 部量子効率(EQE)が低下するという現象が 報告されている。この原因としてオージェ再 結合、電子のリーク、キャリアの非局在化、 ホールの注入不足の影響等が指摘されてい るが、明確な結論は得られていない。

これらのことから、窒化物系 LED の発光 効率向上のためには、内部量子効率を正確に 評価するための手法の確立と効率低下機構 の解明が必要であると考えられる。

#### 研究の目的

本研究課題は、窒化物系 LED の発光効率 向上のための指針を構築することを最終的 な目標とし、窒化物半導体材料において内部 量子効率を正確に評価するための評価手法 の確立と強励起下(高注入電流領域)におけ る効率低下機構の解明を行うことを目的と した。

### 研究の方法

本研究課題では、InGaN 混晶半導体におい て光学実験的手法により、既存の内部量子効 率評価手法の問題点の明確化と、強励起下に おける効率低下機構の解明に関する研究を 行った。具体的には、InGaN ナノワイヤにお いてフォトルミネッセンス (PL) 測定により、 既存の評価手法による内部量子効率評価を 行い、その問題点を明確化した。さらに、PL 測定および時間分解 PL 測定により、弱励起 および強励起下における内部量子効率の低 下機構に関する検討を行った。なお、PL 測定 には、HeCd レーザー、半導体レーザー(λ= 405 nm) および Xe-Cl エキシマレーザー(λ= 308 nm)を励起光源として用いた。時間分解 PL 測定はシンクロスキャンストリークカメ ラを用いて行った。このときの励起光源には Ti:Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> レーザーの第3高調波 ( $\lambda = 267 \text{ nm}$ )

を用いた。

4. 研究成果

本研究課題では、既存の内部量子効率評価 手法の妥当性を検討するために、これまでに 報告されている手法を用いて室温の PL 強度 が異なる2種類のInGaNナノワイヤの内部量 子効率を評価した。弱励起下における低温と 室温の発光強度比から内部量子効率を導出 する方法を用いた場合、室温の PL 強度が低 い試料 (Sample B)の内部量子効率の方が、PL 強度が高い試料 (Sample A)よりも高い値とな った。また、積分発光強度を励起パワー密度 で割った値を発光効率と定義し、低温におけ る発光効率の最大値を内部量子効率 100%と 仮定する方法で内部量子効率を評価した場 合でも、室温における内部量子効率の最大値 は Sample B の方が高い値となり、PL 強度の 結果と矛盾することが分かった。



 $10^{-1}$   $10^{0}$   $10^{1}$   $10^{2}$   $10^{3}$   $10^{4}$ 105 EXCITATION POWER DENSITY (kW/cm<sup>2</sup>)

図 1. InGaN ナノワイヤ (Sample A、Sample B) の7K および300Kにおける内部量子効率の 励起パワー密度依存性

内部量子効率評価法の問題点を明確化す るために、PL 強度の温度依存性および励起パ ワー密度依存性から導出した内部量子効率 の励起パワー密度依存性を解析した。図1に Sample A および Sample B の7K および 300 K における内部量子効率の励起パワー密度依 存性を示している。Sample A では、低温弱励 起下において内部量子効率は 100%でほぼ一 定であり、励起パワー密度に依存しないこと が分かった。一方、Sample B では低温におい ても内部量子効率は励起パワー密度の増大 に伴い増大した後、減少している事が分かっ た。この結果は、Sample B では低温において も非輻射再結合過程がであることを示して いるものと考えられる。

このことについて詳細に検討するために、 時間分解 PL 測定を行った。図 2 に Sample A および Sample B の低温における発光減衰特 性を示している。発光減衰特性から発光寿命 を導出した結果、Sample A においては早い成 分の発光寿命が 430 ps、遅い成分の発光寿命 が 1.79 ns であった。一方、Sample B におい ては、早い成分の発光寿命が 210 ps、遅い成 分の発光寿命が1.84 ns であり、遅い成分では 2 つの試料の発光寿命に大きな差はないのに 対し、早い成分では Sample B の発光寿命が Sample Aの半分以下であることが分かった。 この結果は、Sample B では低温においても非 輻射再結合過程が活性であることを反映し たものと考えられ、内部量子効率の励起パワ 一密度依存性の結果と矛盾しない。

以上の結果から、低温において非輻射再結 合過程の影響が大きい系においては、低温の 内部量子効率が 100%であるという仮定が成 立しないため、低温と室温の強度比を用いる 方法、発光効率の最大値を用いる方法のいず れであっても内部量子効率を正確に評価す ることできないものと考えられる。



図 2. InGaN ナノワイヤ (Sample A、Sample B) の 6 K における発光減衰特性

次に、強励起下における内部量子効率の低下の要因について考察するために内部量子 効率とPLピークエネルギーの励起パワー密度依存性を比較した。その結果、図3に示すように強励起下における内部量子効率の低下はPLピークエネルギーのブルーシフトと同時に起きることが分かった。励起パワー密度の増大に伴うPLピークエネルギーのブル ーシフトは、キャリア密度の増大に伴う局在準位の充填を反映したものであるため、この結果は内部量子効率の低下と局在準位の充填が同時に起きていることを示している。したがって、強励起領域における内部量子効率の低下は局在準位の飽和を反映したものであると考えられる。

最後に、内部量子効率の In 組成比依存性に ついて検討した。結晶品質が比較的高く、低 温弱励起下において内部量子効率が 100%と 仮定することができる試料を用い、内部量子 効率の In 組成比依存性を導出した。その結果、 内部量子効率は In 組成比の増大に伴い増大 することが分かった。前述のように強励起下 における内部量子効率の低下に局在準位の 飽和が関与しているものと考えられるため、 In 組成比の増大に伴う内部量子効率の増大 は局在化の度合いの増大を反映したものと 考えられる。そこで、PL スペクトルの温度依 存性および低温における発光寿命の発光エ ネルギー依存性から局在エネルギーを導出 し、内部量子効率と局在エネルギーの関係を 解析した。図4はPLスペクトルの温度依存 性から導出した局在エネルギーσおよび発光 寿命の発光エネルギー依存性から導出した 局在エネルギーE<sub>0</sub>と内部量子効率の関係を 示している。内部量子効率は Eo および の 増



図 3.7 K および 300 K における内部量子効率 と PL ピークエネルギーの励起パワー密度依 存性の比較



図4. 内部量子効率(IQE)と局在エネルギー( および *E*<sub>0</sub>)の関係

大に伴い、単調に増大することが分かった。 これらの結果は、内部量子効率と局在の度合いの間に明瞭な相関関係があることを示し ており、このことから、内部量子効率の増大 は局在の度合いの増大を反映したものであ ることが確認できる。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計5件)

- H. Murotani, H. Andoh, T. Tsukamoto, T. Sugiura, Y. Yamada, T. Tabata, Y. Honda, M. Yamaguchi, H. Amano, "Emission wavelength dependence of internal quantum efficiency in InGaN nanowires" 査読有, Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 52, 08JE10 1-3 (2013).
  - DOI: 10.7567/JJAP.52.08JE10
- S. Kurai, K. Shimomura, <u>H. Murotani</u>, Y. Yamada, H. Miyake, K. Hiramatsu, "Correlation between in-plane strain and optical polarization of Si-doped AlGaN epitaxial layers as a function of Al content and Si concentration" 査読有, Journal of Applied Physics, Vol. 112 033512 1-5 (2012). DOI: 10. 1063/1. 4743016
- ③ <u>H. Murotani</u>, K. Anai, D. Akase, Y. Yamada, H. Miyake, K. Hiramatsu, "Dependence of internal quantum efficiency on doping region and Si concentration in Al-rich AlGaN

quantum wells" 査読有, Applied Physics Letters, Vol. 101, 042110 1-4 (2012).

- DOI:10.1063/1.4739431
- ④ A. Ishibashi, <u>H. Murotani</u>, T. Yokogawa, Y. Yamada, "Spatial inhomogeneity of aluminum content in air-bridged lateral epitaxially grown AlGaN ternary alloy films probed by cross-sectional scanning near-field optical microscopy" 査読有, Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 51, 035604 1-6 (2012). DOI: 10.1143/JJAP. 51.035604
- ⑤ <u>H. Murotani</u>, R. Kittaka, S. Kurai, Y. Yamada, H. Miyake, K. Hiramatsu, "Recombination dynamics of localized excitons in Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N (0.37<x<0.81) ternary alloys" Physica Status Solidi (c), 査読有, 8, 2133-2135 (2011).

DOI: 10.1002/pssc.201000899

〔学会発表〕(計7件)

- <u>室谷英彰</u>,安藤浩哉,塚本武彦,杉浦 藤虎,山田陽一,田畑拓也,本田善央, 山口雅史,天野浩, "InGaN ナノワイヤ における PL スペクトルの温度依存性" 第60回応用物理学会春季学術講演会,神 奈川工科大学,神奈川県,2013.3.28
- (2) <u>H. Murotani</u>, H. Andoh, T. Tsukamoto, T. Sugiura, Y. Yamada, T. Tabata, Y. Honda, M. Yamaguchi, H. Amano, "Emission wavelength dependence of internal quantum efficiency in InGaN nanowires" International Workshop on Nitride semiconductors 2012 (IWN2012), Sapporo, Japan, 2012. 10. 15
- ③ <u>室谷英彰</u>,安藤浩哉,塚本武彦,杉浦 藤虎,山田陽一,田畑拓也,本田善央, 山口雅史,天野浩, "InGaN ナノワイヤ の内部量子効率に対する積層欠陥の影
   響"第73回応用物理学会学術講演会, 愛媛大学・松山大学,愛媛県,2012.9.12
- ④ <u>室谷英彰</u>,安藤浩哉,塚本武彦,杉浦 藤虎,山田陽一,田畑拓也,本田善央, 山口雅史,天野浩, "InGaN ナノワイヤ における内部量子効率の発光波長依存 性"第59回応用物理学関係連合講演会, 早稲田大学,東京都,2012.3.15
- (5) 赤瀬大貴,<u>室谷英彰</u>,穴井恒二,山田 陽一,三宅秀人,平松和政, "AlGaN 系 量子井戸構造の内部量子効率に対する Si 添加効果(2)" 第72回応用物理学会 学術講演会,山形大学,山形県, 2011.9.1
- 6 R. Kittaka, H. Muto, <u>H. Murotani</u>, Y.

Yamada, H. Miyake, K. Hiramatsu, "Two-photon resonance of biexcitons in mid-compositional AlxGal-xN ternary alloys" 9th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-9), Glasgow, UK, 2011.7.12

(7) <u>H. Murotani</u>, D. Akase, K. Anai, Y. Yamada, H. Miyake, K. Hiramatsu, "Effects of Si doping on internal quantum efficiency of Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N/ Al<sub>y</sub>Ga<sub>1-y</sub>N quantum wells" Asian Pacific Workshop on Widegap Semiconductors, (APWS-2011), Mo-P49, Toba, Japan, 2011. 5. 23

6.研究組織
(1)研究代表者
室谷 英彰 (MUROTANI HIDEAKI)
豊田工業高等専門学校・電気・電子システム工学科・助教
研究者番号:20612906